PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-244035

(43) Date of publication of application: 03.12.1985

(51)Int.CI.

H01L 21/60

(21)Application number: 59-099228

(71)Applicant: TOSHIBA CORP.

(22)Date of filing:

17.05.1984

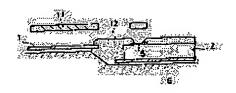
(72)Inventor: NAKAGAKI MASARU

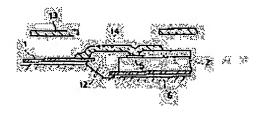
(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

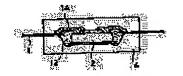
(57)Abstract:

PURPOSE: To contrive accomplishment of speeding up of assembling process of an IC by a method wherein an insulator having elasticity is formed between a lead frame and a chip, and a wiring layer is formed thereon.

CONSTITUTION: A gel-formed insulating material 12 is coated by performing a spraying method and the like using a mask 11. For example, silicon rubber and the like can be used as the insulating material 12 in the rubber-like state formed by applying heat and the like. Then, a wiring layer is formed by coating a conductive material 14 by performing a spraying method and the like using a mask 13 so that a pad 5 and a lead frame 1 are connected to the insulating material 12. Rubber resin whereon a conductive material such as silver can be used as the wiring layer 14. As a result, the generation of a non-contact part which looks like as if it is floating in the air can be prevented, and there is no possibility of occurring a wire slipping and the like, thereby enabling to increase the flowing— in speed of resin 4 when a sealing work is performed.







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

in merrica counting and

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-244035

@Int.Cl.4

⑪出 頤 人

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)12月3日

H . 01 L 21/60

6732-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

半導体装置の製造方法 図発明の名称

> ②特 頭 昭59-99228

20出 願 昭59(1984)5月17日

79発 明 株式会社東芝 川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝多摩川工場内

川崎市幸区堀川町72番地

外2名 ②代 理 人 弁理士 鈴江

1. 発明の名称

半導体装置の製造方法

2. 特許請求の範囲

- (1) マスキングにより、リードフレームとチ ップとの間に絶縁物を強布により形成し、眩絶 級物上に前配チップのペッドと前記リードフレ ームが接続されるように導電性を有する配線層 を強布により形成したことを特徴とする半導体 装置の製造方法。
- (2) 前記絶縁物の強布は、吹き付け可能な絶 最物を吹き付けることにより行なりものである。 ととを特徴とする特許請求の範囲第1項に配験 の半導体装置の製造方法。
- (3) 前配配線層の塗布は、吹き付け可能を導 電物を吹き付けるととにより行なうものである ことを特徴とする特許請求の範囲第1項に配敷 の半導体装置の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は半導体装置の製造方法に係わり、特 に IC(集積回路)アセンプリ工程のワイヤポン ディング方法に関する。

[発明の技術的背景とその問題点]

従来のワイヤポンティングは、プラスチック ICを例とすると、第1図に示すようにリードフ レーム1、チップ2間を金属ワイヤミでポンテ ィングし、その技第2図に示すように樹脂。(で 封止するものであった。図中δはポンティング パッド、ではポンティング台である。

しかしたから上記従来のワイヤポンディング 方法では、リードフレーム1とチップ3の接続 に金属ワイヤミを使用するが、ポンディングペ ッド5のサイオ・コストの面でワイヤ8を太く できず、この部分が弱くなる。また樹脂←で封 止する際、ワイヤミがリードフレーム!倒とチ ップ2旬の両端以外はどとにも非接触なため、 樹脂にワイヤミが流される。このため樹脂∢の 封止速度が遅くなる。またワイヤミに金属を使 用するため、ポンティング速度に限度があり、

また1本ずつ行なりため、多ピン(協子)になればなるほど生産性が劣るものであった。また温度サイクルテストの際、樹脂 4 の伸縮を直接ペレット2 , ワイヤ3 に受けるので、そのグメージによりワイヤ切れ、ペレットクラック等を起こしやすいものであった。

(発明の目的)

本発明は上配実情に鑑みてなされたもので、
ICのアセンプリ工程のスピードアップを図り、
かつその信頼性を高めることができる半導体装 値の製造方法を提供しようとするものである。
[発明の概要]

本発明は上記目的を選成するため、マスキンクにより、リードフレームとチップとの間に弾性を有する絶縁物を弦布により形成し、該絶縁物上に前配チップのパッドと前記リードフレームが接続されるように導電性を有する配線層を 造布により形成したものである。

[発明の実施例]

以下図面を参照して本発明の一実施例を説明
-3-

対し能率がよい。また配額」(に、宙に浮いたような非接触な個所がないため、従来のようにワイヤ流れ等が生じる心配がなく、對止の際樹脂(の流入速度を速くてきる。またチップ2上及び周りに、弾性を有する絶縁物」2を設けるため樹脂(からのダメージが少なく、大型チップのクラックに対し有効である。

第6図は本発明の他の突施例で、時計、電卓用パッケージに本発明を応用したものである。 これはプリント配線21を施こしたガラスエポキン基板22上に、前実施例の構成を設けたものであるから、同一個所には同一符号を付して脱明を省略する。

[祭明の効果]

以上説明した如く本発明によれば、ICのフセンプリ工程のスピードアップ化を図り、かつその信頼性を高めることができるものである。

4. 図面の簡単な説明

第1 図、第2 図は従来の IC のアセンブリ 工程図、第3 図をいし第5 図は本発明の一実施例の

する。第3図~第5図は同典施例の工程説明図 であるが、これは構成を前配従来のものと対応 させた場合の例であるから、対応低所には同一 符号を用いる。第3図に示されるようにマスク 11でリードフレーム1及びチップ2のペッド 5 をマスクレ、ゲル状の絶縁物」2 を吹き付け 等により塗布する。この絶級物12については、 例えばJCR等シリコーンゴムを使用できる。次 に絶録物12を加熱等によりコム状に硬化させ る。次に第4図に示すように配版になり得る部 分以外にマスク18を施とし、導電物14を吹 き付け等により弦布し、絶縁物12上にペッド 5 とりードフレーム」が接続されるように配線 層を形成する。上記導電物(配線層)」4亿つ いては、例えばゴム系樹脂に銀などの導質体を 添加したものを使用できる。次に第5図に示す 如く樹脂→により封止を行なりものである。

上記の如き工程によれば、マスク塗布により、 全ピン(端子)同時に配額でき、配額14のプ リント化を行なったため、特に多ピンの IC に

-4-

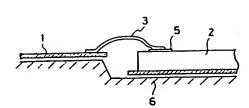
工程説明図、第6図は本発明の他の契施例の説 明図である。

1 … リードフレーム、 2 … チップ、 4 … 樹脂、 5 … パッド、 1 1 , 1 3 … マスク、 1 2 … 絶録 物、 1 4 … 配級層。

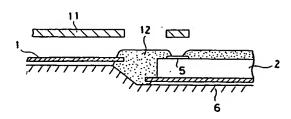
出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

-5-

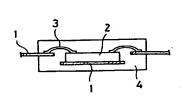
第1図



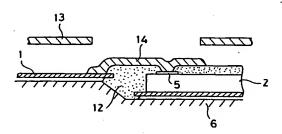
第 3 図



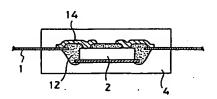
第 2 図



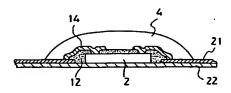
第 4 図



第5网



第6図



-191-